

СОДЕРЖАНИЕ

МОДЕЛИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ МНСТ

- Смолин В. К.** Методы формирования масок для взрывной литографии 131
- Садков В. Д., Коршунова Е. Н.** Моделирование процесса лазерной подгонки сопротивления пленочного резистора 141

МАТЕРИАЛОВЕДЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МНСТ

- Акимов С. В., Афанасьев М. Я., Меткин Н. П., Федосов Ю. В.** Оптимизация траектории лазерной обработки плоскостных заготовок для МЭМС 145
- Тополов В. Ю., Исаева А. Н.** Пьезочувствительность и факторы анизотропии бессвинцового 1—0—3-композиата на основе кристалла $(K, Na)(Nb, Ta)O_3$ 157

ЭЛЕМЕНТЫ МНСТ

- Хмельницкий И. К., Алексеев Н. И., Бройко А. П., Каленов В. Е., Корляков А. В., Лагош А. В., Лившиц А. О., Лучинин В. В.** Электро-механические преобразователи на основе ионных полимер-полимерных композитов 167
- Дао Динь Ха, Стемпицкий В. Р.** Исследование характеристик датчика Холла с различной геометрией активной области 174
- Кешаварздивколаи К. Н., Лукичев В. Ф., Кальнов В. А., Певцов Е. Ф.** Сравнительная оценка частотных характеристик AlN и ЦТС, применяемых в качестве резонатора в вибрационных кольцевых гироскопах 186

Аннотации и статьи на русском и английском языках доступны на сайте журнала (<http://microsystems.ru>; <http://novtex.ru/nmst/>) в разделе "Архив статей с 1999 г."